

エミネント式現像エッチング剥離ライン



進化したEMINENTの特徴

(第一世代から進化して現状は第三世代)

- ・ 進化したエッチング精度、均一性90%以上
- ・ 標準偏差、上下 $1.1\mu\text{m}$ を実現。
- ・ 銅箔/コア/銅箔:3/40/3 μm の安定搬送
- ・ CSP基板L/S:30/30 μm の量産対応を実現
- ・ 特許取得の左右交互斜めシャワーにより、エッチングの均一性を実現。

エッチングテスト
随時受付中!

エミネントシリーズ納入実績

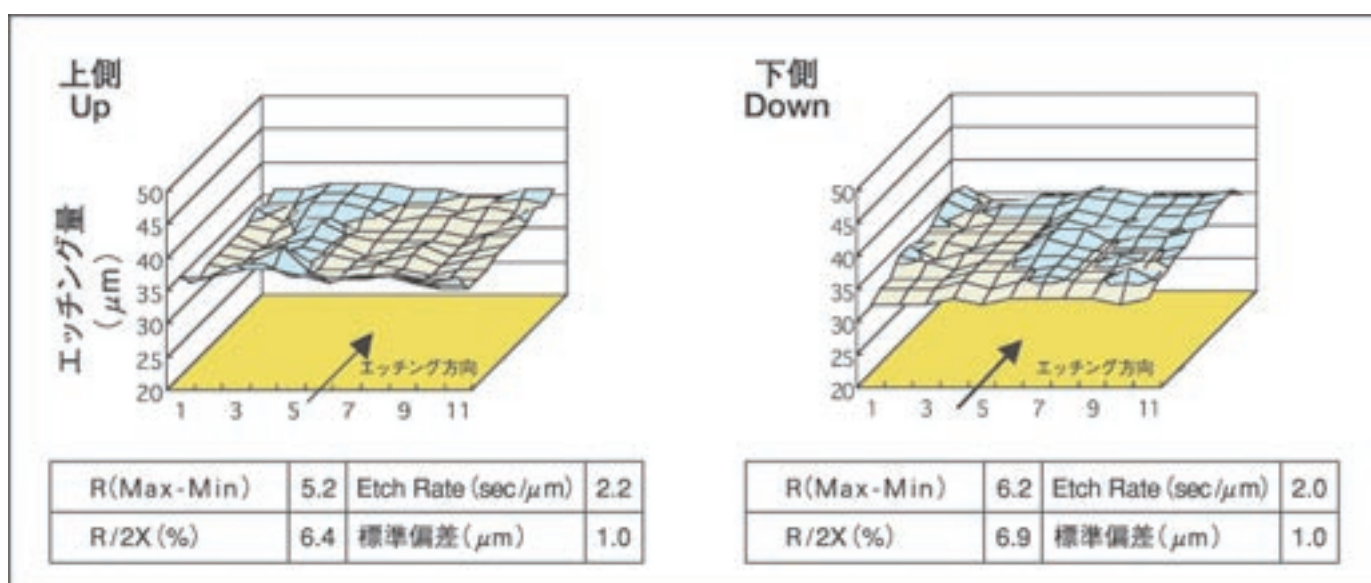
国内:49ライン 海外:33ライン

特許

- 日本、韓国、台湾、中国、欧州で多数の特許取得(TCM独自の斜シャワー方式)
「EMINENT」シリーズは、その時代の要請にマッチし、進化する装置です。

「EMINENT」シリーズ 現像エッチング剥離

■優れた均一特性



お問い合わせ先